# 走 査 型 電 子 顕 微 鏡 後 方 散 乱 電 子 回 折 法 (SEM-EBSD)による石英-長石質ウルトラマ イロナイトの結晶方位解析

Crystallographic orientation analysis of quartzfeldspar ultramylonite using electron backscatter diffraction in the SEM

# 重松紀生\* Norio Shigematsu\*

2001年5月22日受付.

\* 産業技術総合研究所地球科学情報研究部門

Institute of Geoscience, Geological Survey of Japan, National Institute of Advanced Industrial Science and Technology, AIST Tsukuba Central 7, 1–1–1 Higashi, Tsukuba 305–8567, Japan

**Key Words** : *EBSD*, *SEM*, *feldspar*, *ultramylonite*, *fine grain size*, *CPO* 

## はじめに

構造地質学における変形微小構造解析において走査 型電子顕微鏡 (SEM) は,光学偏光顕微鏡と並ぶ強力 な道具となりつつある (Trimby et al., 1998; Heidelbach et al., 2000; Jian et al., 2000 など). この背景に は,90年代になって電子線回折現象を利用した,後方 散乱電子回折 (EBSD) (Dingley, 1984; Prior et al., 1999) や方位差像 (OC 像) (Prior et al., 1996) といっ た技術が開発され積極的に利用されるようになったこ とがある. EBSD については構造地質の44号にも紹 介されている (道林, 2000).

従来の光学偏光顕微鏡とユニバーサルステージによる結晶方位決定では、薄片の厚さ(約25µm)より細粒な粒子の測定は不可能である.また例えば石英のような一軸性結晶の結晶方位をユニークに決める、ある

いは柘榴石のような光学的等方結晶の結晶方位を決めることも不可能である. しかし SEM-EBSD を用いればこれらの問題は全て解決する.

ところで,石英・長石を主要構成鉱物とする地殻内 の剪断帯の中心部は、ウルトラマイロナイトと呼ばれ る非常に細粒な断層岩から構成されることが多い (Sibson, 1977 など). しかしながら, これまでウルト ラマイロナイト中の長石を SEM-EBSD により解析し ている例はほとんどない. 例えば, Fliervoet et al. (1997) では、オーストラリアレッドバンク変形帯の角 閃岩相と緑色片岩相で変形したウルトラマイロナイト について解析をしているが, SEM-EBSD による結晶 方位の解析は石英についてのみ行っており、長石につ いては行っていない. これは長石の結晶構造のデータ ベースがなかったことに加え、ウルトラマイロナイト 中の長石粒子が1µm 未満と極端に小さく,また試料 帯電が著しいために測定が困難であるという理由から である. さらにこれらの問題以外に, 長石の結晶の対 称性が悪いということも測定を困難なものにしてい る.

筆者はイギリスのリバプール大学の David J. Prior 氏, John Wheeler 氏とともに石英-長石質ウルトラ マイロナイトの SEM-EBSD による結晶方位の測定を 行った.小論では石英-長石質ウルトラマイロナイト を SEM-EBSD により測定する際に発生する問題点と その原因,その解決法について紹介する.

# 後方散乱電子回折(EBSD)

## 1. EBSD の空間分解能

EBSD は入射電子線が試料内で一度非弾性散乱して わずかに運動エネルギーを失った後,再びブラッグ反 射を起こす結果生じる(Fig.1a).EBSD のパターン (EBSP)が得られる励起領域の体積は電子線の試料内 部での挙動により決まる.モンテカルロシミュレー ションによれば,A1の場合に入射電子は通常EBSD



Fig. 1 (a) Schematic illustration of electron backscatter diffraction. (b) Two-dimensional schematic illustration of the trajectories of electrons interacting with multiple nuclei in the plane perpendicular to the tilt axis, modeled through a Monte-Carlo simulation (after Prior et al. 1999).

の解析を行う試料傾斜角 70°加速電圧 20 kV の条件で 最大深さ 2.5µm まで入射する (Fig. 1 b). しかし,非 弾性散乱により電子がある程度以上のエネルギーを失 うと, EBSP 形成に寄与しなくなる. このため,実際 に EBSP 形成に寄与するのは進入深さ数 10nm まで である (Prior et al., 1999). 一方,解析では,回折電 子線を試料から脱出しやすくするため試料を 70°傾け る. このため EBSP の励起領域は長軸が傾斜軸と直行 した伸張比が 3 程度の楕円形状となり,傾斜軸方向と それと直交した方向で分解能が異なる. また SEM の 空間分解能は電界放出型 (FE)の SEM により入射電 子線のプローブ径を小さくすることで上げることがで きる. これにより例えば A1 では,傾斜軸と平行方向 で 50 nm 以下,傾斜軸と直交方向に 200 nm の分解能 を得ることができる (Humphreys, 1998).

なお、SEM の選択は、ウルトラマイロナイトに含ま れるようなサブミクロン以下の結晶粒を観察する場 合、FE-SEM を使用するべきである. ただし InLens 型の FE-SEM は、試料が磁界中にあるため EBSP が 歪み、指数付けができない(鈴木、2000).

また EBSD の解析では試料表面の鏡面研磨が必要 であるが、通常のダイアモンド研磨では試料表面の結 晶構造を壊してしまい、そのままでは良質の EBSP を 得ることができない. このため、コロイダルシリカに よる琢磨により、試料表面のアモルファス層を除去す る必要がある.

ところで電子線の電流値が大きければ EBSD の信 号は強くなり,より質の良い EBSP が得られる. SEM で電流値を大きくするためにはプローブ径を大きくす るため,その分だけ空間分解能は落ちる.また,非導 電性試料の観察の場合,試料帯電を避けるため通常炭 素膜などを蒸着するが,蒸着膜は通常数 10 nm の厚さ があり,また EBSP の形成は表面数 10 nm で発生す るため,蒸着した試料できれいな EBSP を得ることは 難しい.良質の EBSP を得るためには,試料を蒸着し ないか,電流値を上げる.前者の選択は深刻な試料帯 電の原因となる.いずれにせよ,非導電性試料におい て金属などの導電性試料で得られる解像度は期待でき ず,タングステンフィラメントでは数ミクロン,FE 電子銃の場合で数 100 nm のオーダーである (Prior et al., 1999).

# 2. 長石の持つ問題

EBSD の自動測定を行う場合,結晶方位は発生した EBSP を高感度 SIT カメラまたは CCD カメラにより 取り込み (Fig. 2a), Hough 変換により自動的に菊池 バンドを検出し,指数付けを行うことにより決定す る.しかし,Hough 変換は EBSP の質が低い,あるい は結晶の対称性が低いと問題を生じる(鈴木,2000). 実際,筆者が石英・長石について菊池バンド抽出を自 動で試みたところ,ほとんどうまくいかなかった.造



Fig. 2 (a) Bitmap of EBSP of a plagioclase grain. (b) Windows of the HKL Channel acquisition software. Key reflectors in (a) are picked by hand-drawing onto the bitmap image (left window), and these are indexed (right window).

岩鉱物の EBSD による自動測定は, 柘榴石, 方解石で はうまくいくが, 多くの鉱物については今後の課題で ある (Prior pers. comm.). 従って, 多くの造岩鉱物に ついて, 金属で行われているような方位マッピングを 行うことは現段階では不可能で, 個々の粒子の方位を 測定することになる.

菊池バンドの自動検出が不可能な場合,手動で菊池 バンドを検出し,検出したバンドに合うパターンをコ ンピュータで計算して指数付けを行う (Fig. 2 b).計 算に必要な斜長石のリフレクターファイルは Prior and Wheeler (1999) により公開されている.なお, コンピュータで行った指数付けの結果が正しいかどう かは人間が目で判断する.

ここで長石の場合に、結晶方位決定上の問題がいく つかある. コンピュータで行った指数付けの結果が正 しいかどうかを判断する為には、EBSPの質が良いこ とが必要である. このためには経験的に長石の場合, 石英の5倍,柘榴石より1桁,金属より2桁も大きな 電流値が必要になる (Prior and Wheeler, 1999). こ のことは前述の通り、空間分解能を著しく落とし、ま た試料帯電の原因となる.

一方, コンピュータで行った指数付けの結果は, コ ンピュータが最初に示した 74% が正しくない (Prior and Wheeler, 1999). このうち 9% は [010] 軸回りの 擬似単斜対称によるものである. 筆者の印象では手動 で菊池バンド検出をする場合, ある特定の方位に対 し、特定のバンドを検出すればコンピュータの計算結 果はほぼ確実に正しい.石英の場合、対称性がある程 度高いため現れるパターンは限られており、操作者が バンド検出についてある程度の経験を積むことにより コンピュータはほぼ確実な答えを返すようになる.一 方、三斜晶系の斜長石については、非常に類似してい るパターンでも全く方位が異なる場合が多数存在す る.これは三方晶系の石英が六方晶系の擬似対称性を 持ち、解が類似しているが異なる場合に、計算結果を c軸回りに 60°回転させればよいのとは大きく異なる. 以上、斜長石の指数付けはある程度の熟練を要する し、手間もかかる.1粒子測定の所要時間は、筆者の経 験では、石英ではある程度熟練すれば、30~60秒であ るのに対し、長石では 10 分~20 分を要する.

## EBSD による細粒長石の測定

ウルトラマイロナイト中のサブミクロン長石粒子の 結晶方位を EBSD により測定する際には、上記のよう な問題がある.筆者が測定を行った際には、バンドの 手動検出、コンピュータの計算結果の正誤判断の問題 は現段階ではどうしようもないので、主として良質の EBSP を得るための対処を行った.

測定を行った石英-長石質のウルトラマイロナイト は、福島県阿武隈山地の畑川破砕帯西側の小剪断帯よ り採取したものである(Shigematsu, 1999; Hiraga, et al., 1999; Shigematsu and Tanaka, 2000 など)。 解析はイギリス・リバプール大学地球科学教室の CamScanX500 Crystal Microprobe により行った。 解析を行った斜長石の粒径はサブミクロンから数ミク ロン程度である(Fig. 3 a). なお Fig. 3(a)は方位差 像 (OC 像) もしくは前方散乱電子像と呼ばれ, 結晶方 位差によりコントラストがついている(Prior et al., 1996).

試料帯電は, 試料への入射電子に対し試料から放出

される後方散乱電子(BSE)や二次電子(SE)が少ないために起こる.試料から放出される電子の量は印加 される電圧に依存しこのことを利用し,結像用の電子 銃とは別に電子銃を設置して,電子線を印加すること により,試料帯電を押さえることができる(Prior pers. comm.).

筆者らは、通常の EBSD 解析と同様に試料を炭素蒸 着せずにこの方法を検討した.確かに試料帯電を押さ えることができ高空間分解能で EBSP を得られたが、 試料汚染が著しく、1時間ほどで EBSP は得られなく なった.この場合、再度コロイダルシリカによる琢磨 により試料表面の汚染を除去することが必要で、上述 の長石1粒子の測定時間を考えれば、この方法は実用 に耐えない.

結局,試料帯電を押さえるため,炭素蒸着を行い測 定を行った.炭素蒸着により EBSP の質が落ちること については加速電圧・電流値を上げることで補い,測 定は 25 kV, 20 nA という非常に高い値で行った. こ のためあまり高い空間分解能は期待できず,実際 Fig. 3 (a) でも,番号がついている粒子が測定した粒子で あるが,測定ができた最も小さな粒子の粒径はほぼ 1  $\mu$ m 程度で,これより細粒になると多くの場合,指数 付けを行うのに十分良質な EBSP を得ることは困難 であった.このようにして測定した結果を Fig. 3 (b) に示す.

#### おわりに

従来, 斜長石の結晶定向配列 (CPO) は, 多くの場 合ユニバーサルステージ (Krule, 1987; Ji et al., 1994 など)が用いられてきた. また X 線回折あるいは中性 子線回折を用いたテクスチャゴニオメータ (Wenk et al., 1986; Wenk and Pannetier, 1990), 透過電子顕微 鏡による制限視野回折を用いる方法も (Fitz Gerald et al., 1983; Shigematsu and Tanaka, 2000) 行われ



Fig. 3 (a) OC image of a typical microstructure in a quartz-feldspar ultramylonite. EBSD measurement points are shown as numbered dots. (b) CPOs of plagioclase  $\{100\}$ ,  $\{010\}$  and  $\{001\}$  in the ultramylonite. Equal-area, upper-hemisphere projections of 200 grain measurements. The specimen reference system is defined as Z being perpendicular to the foliation, and X being parallel to lineation.

てきた. しかしいずれの場合も様々な問題点を持ち, ウルトラマイロナイト中の細粒長石の CPO 解析は実 質不可能であった. こうした意味でも SEM-EBSD に よりウルトラマイロナイトの細粒斜長石の結晶方位が 確実にユニークに決められるようになったことは意義 深い. しかしながら,測定はある程度の熟練を要する 上に時間もかかるものだということを最後に述べてお きたい.

## 謝 辞

リバプール大学の David J. Prior 博士, John Wheeler 博士には同大学の SEM-EBSD システムの使用に 関し多くの便宜を図っていただいた. リバプール大学 の姜 振廷 (Jian Zhenting) 博士 (現在イエール大 学)には様々な点に渡り議論していただいた. 千葉大 学の金川久一博士には粗稿に目を通していただいた. 本研究は文部省科学研究補助金 (課題番号 12740285), 科学技術庁振興調整費「陸域震源断層深部滑り過程に 関する総合研究」, 早稲田大学特定課題補助金 (99A-524)の援助を受けた. ここに記して感謝いたします.

# 文 献

- Dingley, D.J., 1984, Diffraction from sub-micron areas using electron backscattering in a scanning electron microscope. Scanning Electron Microsc., 2, 569–575.
- Fitz Gerald, J. D., Etheridge, M. A. and Vernon, R. H., 1983, Dynamic recrystallization in a naturally deformed albite. *Text. Microst.*, 5, 219–237.
- Fliervoet, T., White, S. and Drury, M., 1997, Evidence for dominant grain-boundary sliding deformation in greenschist- and apmphibolitegrade polymineralic ultramylonites from the Redbank Deformed Zone, Central Australia. *Jour. Struc. Geol.*, **19**, 1495–1520.
- Heidelbach F., Kunze, K. and Wenk, H-R., 2000, Texture analysis of a recrystallized quartzite using electron diffraction in the scanning electron microscope. *Jour. Struct. Geol.*, 22, 91–104.
- Hiraga, T., Nagase, T. and Akizuki, M., 1999, The structure of grain boundaries in granite-origin ultramylonite studied by high-resolution electron microscopy. *Phys. Chem. Minerals*, **26**, 617 –623.
- Humphreys, F. J., 1998, Quantitative metallography by electron backscattered diffraction. *Jour. Microsc.*, 195, 170–185.
- Ji, S., Zhao, X. and Zhao, P., 1994, On the measurement of plagioclase lattice preferred orientations. *Jour. Struct. Geol.*, **16**, 1711–1718.

- Jian, Z., Prior, D. J. and Wheeler, J., 2000, Albite CPO and grain misorientation distribution in a lowgrade mylonite : implication for granular flow. *Jour. Struct. Geol.*, **22**, 1663–1674.
- Kruhl, J., 1987, Preferred lattice orientations of plagioclase from amphibolite and greenschist facies rock near the Insubric Line (Western Alps). *Tectonophysics*, 135, 233–242.
- 道林克禎, 2000, SEM-EBSP システムによるカンラン 岩の結晶方位解析.構造地質, no. 44, 63-66.
- Prior, D.J., Boyle, A.P., Brenker, F., Cheadle, M.C., Day, A., Lopez, G., Peruzzo, L., Potts, G.J., Reddy, S., Spiess, R., Timms, N.E., Trimby, P. W., Wheeler, J. and Zetterstrom, L., 1999, The application of electron backscatter diffraction and orientation contrast imaging in the SEM to textural problems in rocks. *Am. Mineral.*, 84, 1741–1759.
- Prior D.J. Trimby, P.W., Wever, U.D. and Dingley, D.J., 1996, Orientation contrast imaging of microstructures in rock using forescatter detectors in the scanning electron microscope. *Mineral. Mag.*, **60**, 859–869.
- Prior, D.J. and Wheeler, J., 1999, Feldspar fabrics in a greenschist facies albite-rich mylonite from electron backscatter diffraction. *Tectonophysics*, **303**, 29–49.
- Shigematsu, N., 1999, Dynamic recrystallization in deformed plagioclase during progressive shear deformation. *Tectonophysics* **305**, 437–452.
- Shigematsu, N. and Tanaka, H., 2000, Dislocation creep of fine-grained recrystallized plagioclase under low-temperature conditions. *Jour. Struct. Geol.*, 22, 65–79.
- Sibson, R.H., 1977, Fault rocks and fault mechanisms. Jour. Geol. Soc. London, 133, 191-213.
- 鈴木清一, 2000, EBSP の基礎的事項と材料への応用. TSL 技術資料, OIM ACADEMY.
- Trimby, P.W., Prior, D.J. and Wheeler, J., 1998, Grain boundary hierarchy development in a quartz mylonite. *Jour. Struct. Geol.*, 20, 917–935.
- Trimby, P. W. and Prior D. J., 1999, Microstructural imaging techniques : a comparison between light and scanning electron microscopy. *Tectonophysics*, **303**, 71–81.
- Wenk, H-R., Bunge, H.J., Jansen, E. and Pannetier, J., 1986, Preferred orientation of plagioclase neutron diffraction and U-stage data. *Tectonophysics*, **126**, 271–284.
- Wenk, H-R. and Pannetier, J., 1990, Texture development in deformed granodiorites from the Santa Rosa mylonite zone, southern California. *Jour. Struct. Geol.*, **12**, 177–184.